⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-196749

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

₿発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

②特 顕 昭63-20808

@出 願 昭63(1988)1月30日

⑦発 明 者

松 本 有 史

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

@発 明 者 L

」 口 洋 一

東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 ホーヤ株式会社内

の出 顋 人 ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

四代 理 人 弁理士 阿仁屋 節雄

明婚書

1、発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

透光性基板表面にレジスト腹を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト限が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを斡記レジスト限に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された選光性 差板に前記レジスト膜が形成された例からエッチ ング処理を能すことにより、前記レジスト膜に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記送光性差板に形成することを特徴とした光情報記録媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光磁気ディスクあるいは光メモリディスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法に関する。

[従来の技術]

この光情報記録媒体用差板の製造方法としては 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループや アレビット等の凹凸パターンを形成した金型(型 部材)の表面に液状の感光性樹脂(フォトボリマ ー)をのせ、次に、ガラス基板を前記金型の表面 に押圧して該ガラス基板と前記金型とで前記感光



7

性樹脂を挟み込むようにして該感光性樹脂が解記 金型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 前記ガラス基板の表面に一様に密着するようにす し、次いで、前記ガラス基板の裏面から前記感光 性樹脂硬化用紫外線を照射して該感光性樹脂を硬 化させ、しかる後、前記金型を剥離するようにし たもので、これによりガラス基板表面に凹凸パタ ーンが形成された樹脂が密着されてなる2層構造 の光情報記録媒体用基板を得るものである。

また、第2の方法は、いわゆるフォトリソグラフィーの方法を用いたものであり、ガラス基板にSiN 膜もしくはSiO2膜等を程程させた基板をSiN 膜もしジストを塗布しフォトマスクを介してプレグループやアレビットのパターンを転写して現像し、からないは、かいにより、前記程度に凹凸パターンを指すことにより、前記で凹凸パターンを指すことにより、表面にアレグループやアレビット等のパターンが形成された光情報記録媒体

[誰題を解決するための手段]

本発明は、要するに、透光性基板表面に形成したレジスト限に、一定の情報を表す凹凸パターンを形成した型部材を押圧して前記レジスト限に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト限が形成された透光性基板に直接エッケングを結すという極めて簡単かつ確実な方法により、前記透光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

透光性基板表面にレジスト限を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト限が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを前記レジスト展に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された透光性 差板に前記レジスト膜が形成された個からエッチ ング処理を能すことにより、前記レジスト膜に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした構成 用基板を得るものである(例えば、特開昭59-210 547 号公報書照)。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、前記第1の方法は、比較的製造コストが安価であるという利点はあるものの、前記がラス基板と感光性樹脂との接着性、金型からの剥離性、患光性樹脂の硬化時における体積収縮や気泡の発生等、多くの問題があり、記録密度の飛躍的増大が製請される近年において、それに十分にこたよる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、前記第2の方法は、加工程度という点では十分であるものの、露光装置、現像装置、ドライエッチング装置等の高価な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で著しく不利であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去した光情報記録媒体用基板の製造方法を提供することにある。

を有する.

[作用]

育記構成において、前記送光性基板のレジと、 展が形成された面にエッチング処理を能するのとのようち、凹部のレジス板の 厚さが薄い部分が先に除去され、透光性基板の 面が露出し、さらにエッチングを続けると、、のの 部分のとき、育記レジスト 展の凹凸パターンが のので、この残留レジストに遮られて透光で のので、この残留レジストに遮られてが あので、この残留レジストに があるれていない。 自体のエッチングはなされない。 自体により、育記送光性基板自体に にいるのにより、 にいるのにより、 にいるのにより、 にいるのにより、 にいるのにより、 にいるのにより、 にいることになる。

[実施例]

第1 図ないし第5 図は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の図である。以下、第1 図ないし第5 図を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径約130mm の透光性基板たる円型状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス基板1上に回転使布法(スピンコート法)により、ノボラック樹脂製のフォトレジストのFRR800(東京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を塗布し、厚さ約5000オングストロームのレジスト限2を形成する。

しかる後、前記ガラス基板1上に残留したレジスト限2を、周知の酸素アラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第5回に 示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録媒体用基板を得ることができる。な お、このときの酸素アラズマエッチング法の条件 は、RFパワー50W、0。ガス圧20Pa程度とする。

なお、上述の一実施例では、遺光性基板として

次いで、前記金型3を、前記ガラス基板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2回に示されるように該レジスト限2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100Kg/cg²程度とされる。

その後、第3図に示されるように前記金型3を 前記レジスト膜から到離する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2膜等を積層した積層膜を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト膜としては、ノボラックを開としては、ノボラッフォト膜としては、アの他のよび、アの他のよび、アの他のようでは、アの他のようでは、アスを出ている。また、スピースを表している。などでは、アスを表している。などでは、アスを表している。などでは、アスのなどがある。では、アスのなどでは、アスのなどでは、アスのなどである。できたいる。とはのはないのでは、アスのなどでは、アスのなどでは、アスのなどでは、アスのなどでは、アスのなどである。

[発明の効果]

以上詳述したように、本発明は、透光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

直接エッチングを終すという極めて簡単かつ確実な方法により、前記透光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の情報を記録可能な高品質な光情報記録媒体用基板を安価にかつ確実に得ることができるという効果を得ているものである。

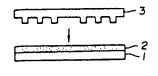
4. 図面の簡単な説明

r

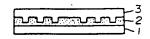
第1図ないし第5図は本孔明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の図である。

- 1・・・ 透光性基板たるガラス基板、
- 2 … レジスト展、
- 3 …型部材たる金型、
- 4 …一定の借報を表す凹凸パターン。

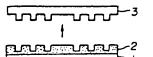
出版人 ホーヤ 株式 会社代理人 弁理士 阿仁屋節雄



第 1 図



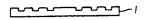
第2図



第3図



第4 図



第5図

手統制正書

昭和63年 4月29日

特許庁長官 小川邦 失 覧



- 1. 事件の表示
 - 昭和63年特許願第20808号
- 2. 死叨の名称
 - 光情報記録媒体用器板の製造方法
- 3.福正をする者

耶作との関係 特許出朝人

住所 東京都新宿区中落合 2 丁月7 番 5 号

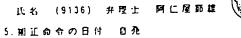
名称 ホーヤ株式会社

4. 代型人

住所 〒170 東京都豊島区東池袋1丁目48番

10号 25山京ピルタ23号

□話03-981-4131



- 6. 福正の対象
 - (1) 図面の新1図
 - (2) 明細書の発明の詳細な設明の概念

1. 補正の内容

(1) 図面の第1図に、別紙の通り、符号4(朱書)を追加する。

(2)明細書第7頁第10行目の「金型」と「を」 との間に「3」を挿入する。

以上

